DE 19734794

- ® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- Offenlegungsschrift ® DE 19734794 A 1
- (5) Int. Ci.6: H 01 L 23/50

H 01 L 23/495

H 01 L 21/60

**DEUTSCHES PATENTAMT**  ② Aktenzeichen: Anmeldetag:

197 34 794.0 11. 8.97

(1) Offenlegungstag:

16. 7.98

10 Unionspriorität

P 2310/97

09. 01. 97 JP

- (7) Anmelder. Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP
- Wertreter. Tiedtke, Bühling, Kinne & Partner, 80336 München

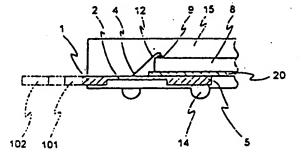
® Erfinder:

Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt (S) Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil

'Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildaten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschniπ (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenab-schniπ (4) mit dem zweiten Elektrodenabschniπ (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenformigen leitenden Körper (1) ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) ausgoführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleiteworrichtung nicht größer als die Hälhe der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



#### Beschreihung

Die Erundung beiniss ein Verdrahtungsteil zur Verwendung hei einer Halbienervormehtung und einen Leiterrannien mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusummenhang mit der nöheren Inregration und der höheren Diehte von Halbleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgabeanschlüsse von Halbleiterelementen angestiegen und die Unteneilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Unieneitungsbreite von Halbleiterelementelektroden, die an den Oberflächen von eine Halbleitervorrichtung bildenden Halbleitereiementen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außenelektroden. die heispielsweise auf der außeren Oberfläche der Halblei- 15 tervornchlung vorgeschen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleitereiementelektroden und der Au-Benelektreden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungs-

druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdantung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflachen der Halbleiterelemente vorgeschenen Halbleitereiementelektroden über Metalldrähte oder 23 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenelehtroden der Halblettervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahtung zur elektrischen Verbindung der ersten Elekwodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Meialldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschnitten, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 15 Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelscitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgeschenen leitenden Verdrahtungen und außerdem eines Durchgangslochs desinien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verd-ahtungen elektrisch 🤟 verbindet

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine heispielsweise in der japanischen Orienlegungsschrift 79 652/1982 offenbanen herkominliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelenient. 9 eine an der Oberflache des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 10 eine gedruckie Leiterplatte, an deren Oberfileche das Halbleiterelement 8 angebracht ist. 11 eine an der Oberfische der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 50 tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch, 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenansehluß und 15 ein Vergubhart. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervornichtung, bei der das Halbletterelement 8 an der gedruck- 35 ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements & ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Metalldraht 12 mili einem Ende der an der oberen Oberstäche der gedruckten Leiterplatte 10 vorge- 60 sehenen leitenden Verdrahlung 11 elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelenienu 8 angeordnet ist. Das undere Ende der lettenden Verdrahtung 11 ist über das Durchgangsloch 13 mm dem an der ruckwartgen Oberflüche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten, et Außenanschließ 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Sonnittanstont einer Halbleiten emiontung, bei der eine in der japanischen Offeniegungssennft

258 048/1988 offenharie andere herkonimiliene Levierplane angewender ist. Bei der Darsiellung hezeichnei die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelemen. 9 eine an ner Oberflache con Halbleiterelements ausgehildere Halbleiterelementelestrode 5 und 16 eine gedrückte Mehrschicht-Leiterplatte dar, an deren Oberfläche das Halblemereiement 8 angebracht ist. Die Bezugszuh! 11 hezeichnei eine an der Oberfläche der gedruckien Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete ichtende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterpiatte 16 ausgebildete interne Verdrahtung. 18 ein Blindloch zur eickinschen Verbindung aller Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der ruckwartigen Oberftache der gegruckten Mehrschieni-Leiterplatte 16 ausgebildeten externer. Anschluß, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) nin einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Halbleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberstäche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten teitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Als Verdrahtungsteil in ein Leiterrahmen oder eine ge- 20 Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halhleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrode 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildete leitende Verdrahtung II miteinander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die lettende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahtung 17 mit dem an der rückwartigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischer. Offenlegungssehrift 258 048/1988 offenbarten Halbleitervorrichtung kann ein Halbleiterelement inn mehr Anschlussen als das in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbane Halbleiterelement & angebrucht werden, da bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewand: wird.

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Eiekwoden an den Öberstächen der Halbleiterelemente mit den Außenelekwoden der Halbleitervorrichtung eine Leiterplatte verwendet wird, wird eine Kupferfolie mit einer Diake von 25 juin bis 75 juin bei den Verdrahtungsteilen verwender, wodurch emioglicht wird, eine Verdrahtungsunterteilungsbreite von 50 µm bis 150 µm auszubilden. Zusätzlich sind die Außenelekwoden einer Halbleitervorrichtung nut einem großen Verdrahtungsabstand aufgrund der Ausbildung eines Louanschlusses (eine Lotwölbung) oder dergleichen an der Oberstäche ausgebildet die der Oberstäche gegenüberliegend angeordnet ist an der die Halbleitereleniente angebracht sind, damit die Große Halbleitervormalilung verringen werden kann.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervornahtung, die einen herkommlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbierterelement. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildere Halbleiterelementelektrode, 20 an Befestigungsplättehen, an den das Halbiestereleinent angebracht ist. 21 ein Besestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Befestigungsplatichen 20 klebt. 4 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens. 5 einen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leitemahmens, 12 einen dunnen Metalldrant zur elektrischen Verbindung der Halblenereleinenieiekwoge 9 mit dem ersten Elekwodenaeschnitt 4. 15 ein die Halbienerefeniente abdiemendes Verguüttara. 22 eine exieme Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung ausgebiidele Eiekwode, die an den zweiten Einktropenabschnitt & durch Louinn 25 oder bergleichen geleiet

Fig. 25 zeigt ein Schnittansicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Herstellungsverfahrens des Leiterranmens durch einen herkommlichen Autvorgang. Bei dieser Darsiellung hezeichnei die liezugszahl I eine leiiende Metallplatte tein Leiterrahmenmatenat) mit einer Dieke von 125 bis 200 µm und 3 eine Atzmaske mit einem vorbestimmten Musier, wobei dasselhe Musier auf beiden Oherflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind. Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des Leiterrahmens, der durch Ätzen der leitenden Metallplatte 1 (0) von beiden Oherflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Ätzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. De der herkönindiche Leiterrahmen auf diese Weise hergesiellt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwendet wird, muE der Abstand zwis. 15 schen benachbarten Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß wie die Dicke der leitenden Metallolaue 1 sein. Außerdent lag zur Gewährleistung des Ätzvorgangs die minimale Unterteilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was etwa doppelt so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömnilichen Leiterrahmens sind hei Definition des mit einer Halbleiterelemenieleltwode durch Drahtbongen verbungenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Abschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Eiektrodenabschnitts durch Auzen und darzuffolgendes Verkleinem des Verdrahungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 30 45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrabmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offennan ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl 1 ein leitende Metallplatte, hei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial han- 35 delt. 3a und 3b Ätzmasken und 4 den ersien Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte I ausgebildete Atzniaske 3b weist eine Offnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wober die an der anderen Oberfische der leitenden Metallplatte 1 aus- 40 gebildete Atzmaske 3b eine Öffnung zum Ätzen der anderen. Oberfläche aufweist, um diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 siellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Aizmaske 3a gesizt wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschieht dar. Zunschst 45 werden die Ätzniasken 3a und 3b an den Oherstächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebiidet (Fig. 261a)), wobei der Alzvorgang an beiden Oberflächen gestartet wird und zeitweilig ausgesein wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 50 (Fig. 26(b)). Die Ätzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, woderch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 35 Ausbildung des ersien Elektrodenabschmitts 4 fongeseitzt. bis das Ätzen die Atzwickerstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die Atzmasken 3a und 3b entfemt, wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt u.t.e Schmittansicht des auf diese Weise ausgebildeten. Leiterrahmens. Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 1/150 um beträgt, wird die Dieke 72 des ersien Elektrodenabsennitis 4 des Leiters Schum, was eine Verkleinerung der Leiterenier- 65 teilungsbreite emioglicht. Die Bezugsahl siellt einen zweiien Elektrodenabschnitt dar, bei deiti es sich uni die Außenelektrode der Halbleiten ornehlung handett, und 20 ein Befestigungsplattehen, an das ein Halbletteretement ungebracht ist.

In den japanischen Offenlegungsschmüer 216 524/1987 und 232305/1994 sind Verlanten zur Vermagerung der Dicke des Leiters durch Ausbildung der Atzmasken 3 abwechselnd auf beiden Oberflachen der leitenden Metalliplatie 1, bei der es sieh um Leiterrahmenmaterial hundzut und zur Verkleinerung der Leiterunterieilungsbreite durch Vorsehen des Leiters auf beinen Seiten, wie in Fig. 28 gezeigt. Jedoen weist ein deruntg dunner ausgeführer Leiter den Nachteil auf, daß, da geätzte Oberflächen abwechselne freiliegen, falls diese als Eicktrode zur Vernindung mintels Drahtbonden min dem Halbleitereiment verwender wird, sich das nahrfortuge Bondennittel zwischen der geätzten rechen Oberfläche und dem Halbleiterelement ablöst.

Wie vorsiehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplaue als Verdrahtungsteil eine großere Anzahl von Eingangs-(Ausgangsanschlüssen eines Halbeitereleinentelektroden) und einer kleiner Unterseilungsbreite hinsiehtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blinoloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang Folglich tritt das Problem auf, daß die Kosten der Halbiestervorrichtung durch die Beschadigung des Bohrens, die Reinigung der gebohnen Oberflüchen, den Schutz der Leiterplatte vor Senneideöl für das Bohren und vor Bohrspanen und dergleichen erhöht werden

Demgegenüber ist hei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdramungsteil eine Technik vorgeschlagen worden, die die Leiterunteneilungsbreite verkleinert, iedoen ist für die Außenelektreden der Halbleitervornehtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalb ist ein Verdrahtungsabstand, der derselbe oder größer wie der herkommliche ist, zwischen den ersten Elektredenabschnitten mit kleiner Unteneilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten (Außenelektrocen: mit der großen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich tritt des Problem auf, daß eine große Unterteilungsbreite und ein großer Bereich zur Ausbildung eines Lotanschlusses oder dergleichen erforderlich ist, weshalb es folglicht unmöglich ist, eine verkleinerte Halbiener-vorrichtung zu ermalten.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese Probleme zu losen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahtungsteil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterteilungsbreite der Stifte der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse eines Halbleitereleinents erreichen sowie die Verkieinerung und Kostenverungerung der Halbleitervornichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahtiten nut einem derartigen Verdrahtungsteil geschaften werden

Diese Aufgabe wird durch die in den heigefügten Patentansprüchen damelegten Maßnahmen gelöst.

Erfindungsgemaß wird ein Verdrahtungsteil geschaften, das durch einer ersten Elektrodenabschnitt, der init einer an einer Oberfläche eines Habbeitereleinents ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der init einer zu einer externer Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt gekonnteichnet ist, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet, wohrt der eine Elektrodenabschnitt der zweite Elektrodenabschnitt und der Verdrahtungsabschnitt aus einem plattenformigen teitenden Komper ausgenildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitt mit nicht anste

so dick wie der erste Elektrodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdrantungsabschnitt kann an einer Oberfläche des plattenförmtigen leitunden Körpers vorgesehen sein

Außerdem können die Verdrahtungkabschnitte verstreut an beiden Oberflächen des plattenformigen lettenden Körpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts und die Dieke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselbe wie die des planenförmigen leitenden Korpers sein.

Weiterhin kann die Dieke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Elektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattenformigen Korpers sein, wobei die Dieke des anderen nicht nicht als die Halfte ner des plattenförmigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüherhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, deren Dicke nicht nicht als die Hillfie des plattenformigen leitenden Körpers beträgtigepreß werden, um deren Oberflächen eben auszuführen.

Erfindungsgeniäl wird außerdem ein Verdrahtungsteil 20 geschaften, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der nut einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelenients ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebilderen Elektrode elektrisch verbunden ist, einen 25 Verdrahtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet, und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden- 30 abschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt, der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschnitt aus einem plattenformigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersien Elektrodenabschnitts, des zweiuen Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 15 nicht größer als die Hältte der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei den der Verdrahtungsabschnitt und entweder der erste Elektrodenabschnitt der der zweite Elektrodenabschnitt, der de breiter als der Verdrahtungsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdem können die Verbindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten ausgehildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgenichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen leitenden Körper durch Ätzen ausgebildet werden.

Zumindest eine Oberstäche des ersten Elektrodenabschnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Ätzvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzahl von Verdrahtungsteilen versehen.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfüh- 55 rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegende Zeichnung näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahniens geni

geni

einem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Draufsicht des Leiterrahtnens gemäß den: er- 60 sten Ausführungsbeispiel.

Fig. 3 eine Schnittansschi des Leiterrahinens geinaß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 4 eine Schnittansicht des Leiterranniens gemaß dem ersten Ausfuhrungsbeispiel.

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Leitemahntens gemaß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Sannittansicht des Leiters des Leiternahmens

gemüß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 8 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 9 eine Schnittunsicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Schnittansschi des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schninansicht eines Leiters eines Leiterrahniens gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranmens geniß dem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterrannens gemäß einem fünften Ausführungsheispiel.

Fig. 14 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranniens gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahntens gemaß dem fünfun Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaß

dem suchsten Ausführungsbeispiel.
Fig. 19 eine Draufsicht eines Letterrahmens gemäß einem

siebten Ausführungsbeispiel,
Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elektrodenabschnitis des Leiterrahmuns gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervormehtung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkömmlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist,

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelenient an einer herkommlichen gedruckten Leiterplatte angebrucht ist.

Fig. 24 eine Nehninansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorzichtung, bei der ein herkömmilicher Leiterrahmen angewendet ist.

Fig. 25 eine Schnittansscht eines herkömnslichen Leiterrahmens.

Fig. 26 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens darstellt.
Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkömmlichen

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens und Fig. 28 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil-

dung eines anderen herkomuillichen Leiterrahmens darstellt.

# Erstes Ausführungsbeispiel

Nachstehund ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Ausführungsbeispiet unter Bezug auf die Zeichnung beschneben.

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht, die den Aufbau des Leiterrahmens getitaß dieser Erfindung darsiellt, wobei Fig. 2 eine scheniztische Dravisicht des Leiterrahmens zeigt. Bei diesen Darsiellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metaliplatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdrahtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt 4, der elektrisch über einen dunnen Metalldraht oder dergleichen int einer an der Oberfläche des Halbleiteriemiens. 8 ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist. 5 einer zweiten Elektrodenabschnitt 5, bei dem es sien um, eine mit einen externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Außenelektrode der Halbleitervorschlung hanverbundene Außenelektrode der Halbleitervorschlung han-

delt, die aus einem Leianschluß hergestellt ist. 15 ein Vergußharz. 20 ein Befestigungsplänelten, an das das Halhietterelement 8 angebracht ist. 101 eine Führungsstange und 102 einen Leiterrahmen

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Atzmasken, 7 die Dicke der leitenden Metallplatte 1, T1 die von der Oberfläche (rückwartigen Oberfläche) der leiienden Metallplatte I geätzte Dicke, an der die Verdran- to ungsabschnitte 2 nicht ausgebilder sind. To die Dicke dar Verdrahtungsahschnitte, die durch Atzen dunner ausgeführt werden, MI ein Maskierungsmusier der Atzmaske 3 zur Ausbildung der Verdrantungsahschnitte 2 und M2 eine Offnung der Atzmaske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 15 schen den Verdrahlungsabschnitten 2. Das Bezugszeichen W1 bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsinuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahtungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der gehitzten Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichner den Abstand zwischen den durch Atzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten großer als die Offnung MI ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Atzgrenzstächen, die die 23 Mustergrenzflächen an den durch Atzen von der unteren Oberfläche des Verdrahtungsabschnitts 2. das heißt von den von der rückwärtigen Oberfläche der leitenden Metallplaue 1 ausgebildeten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbestimm. 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 erhalten, wobei das Ätzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestartet wird, das Ätzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplatte I teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmiten Atzenden A und b erhalten werden, und schließlich die Ätzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Ätztiefe T1 von der rückwämigen Oberfläche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte der Dicke T der leitenden Metallplatte I.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 ledigisch an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsabschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden as Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringen wird. Gemäß dieser Dassellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1. 2b Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden Metallplatte 1. M3 eine Öffnung für die Ätzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b, die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des Leiterrahmens gemaß diesem Ausführungsbeispiel. Da beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Atzmasken 3 wahrend des Ätzvorpangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenapschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metalliplatte I auf Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitt 4 intidem zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitts 2 mit der Atzmaske 3 wahrend des Atzvortes gangs bedeckt ist, wird das Atzen von der anderen beite durchgefuhn. Desnalb wird der Verdrahtungsabschnitt 2 diener der zweite dünner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite

Elektrodenabsahnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflachen (Anschlußonerflächen) 4u und 5u des ersien Eiektrodenanschnitis 4 und des zweiten Elektrodenabschnitis 5 an denselben Seiten der leitenden Metallplatte I ausgehildet sind, webningegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungsoberflächen 4u und 4n an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte I angeordnet sind. Da heide Seiten des ersten Elektrodenabschnitis 4 und des zweiten Elektrodenabschnitis 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte I sind, wird kein Problem heim Bonden vertursacht. Deshalb können die Vernindungsoberflächen des ersten Elektrodenabschnitis 4 und des zweiten Elektrodenanschnitis 5 wie gewünscht ausgewanlt werden.

Bei dem Leiterrahmen gemäß diesem Ausführungsbeispiel wird ein Ätzen von beider. Seiten der leitenden Metalliplatte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahtungsabsehmite 2 nicht dieker als die Hälfte der Dieke der leitenden Metalliplatte 1 ausgeführt werden. Folglich kann das Atzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabsehnitten 20 der der Abstand W3 zwischen den Verdrahtungsabsehnitten 22 und 25 derselbe wie die Dieke T2 der Verdrahtungsabsehnitte 2, 22 und 25 ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiterunterfierlungshreite doppelt so diek ausgeführt wird, wie die Dieke T2 normalerweise ist, diese kleiner als die Diekte T der ieitenden Metallplatte 1 sein.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel konnen die zweiten Elektrodenahschnitte 5 an der Innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Ruckseite des an dem Befestigungsplättehen 20 angebrachten Halbleiterelenten: 8 angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Außerdem kann der Vorgang unier den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2. inden die Dicke 72 der Verdrahtungsabschnitte 2 dünner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterunterteilungsbreite verkurzt werden, wobei eine Feinverdrahlung möglich wird. Zusaizlich kann, wenn die Verdrahtungsabschnine 2a der ersien Seite der leitenden Meiallplaite 1 und die Verdrahtungsahselinitie 2h der zweiten Seite der leitenden Metaliplatte 1 ahwechselnd angeordnei werden, der Absiend W3 zwischen benachbatten an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Ahstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterunteneilungsbreite weiter verkleinert werden kann. Außerden: konnen die Verbindungsobeiflächen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahsennitte & derwi wie gewonscht bestimmt werden, daß die Piexibilitat der Anordnung der Halbleitereienienielektroden und der Außenelektroden der Halhleitervorrichlung erhaht wird.

## Zweites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte. 4. und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. Jedoch kann wie in Fig. 7. und 8 gezeigt der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenabschnitten 5. in derseiben Weise wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch eine dunnere Ausführung der zweite Elektrodenabschnitte 5 mittels Auten von einer Seite bei dem Aus omang verkleinert werden.

Geniab Fig. 7 ist die Vereindungsonerfläche 5a des gweiten Biektronenanschnitts. 5 an der Neite vorgeschen, die nicht geatzt wird Jedoch kann wie in Fig. 5 gezeigt, wenr es

erforderlich ist, die Verbindungsoberflache 52 des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der geatzten Seite vorzusehen, die Verbindungsoherfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenahschnitt 5 ehen ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende eben auszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird, fulls der zweite Eicktrodenabschnitt 5 durch Preisen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke Ti, eine Leiterbreite W! und eine Verringerungsgröße AT2 aufweist. AT2 gleich c 10 T2. wobei die erhöhte Leiterbreite gleich v × (ΔΤ2/Τ2) × (W!) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zwenen Elektrodenabschnitt S dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um 15 die roh geätzte Oberflache eben auszuführen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenshschnitten Skleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodensbehnitt Sdünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

### Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgeführt. Jedoch kann der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgeführt werden, inden die ersten Elektrodenanschnitte 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Atzen von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgeführt werden.

Gemaß Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 42 des ersten Elektrodenzbschnitts. 4 zu der Seite vorgesehen, die nicht geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenzbschnitts. 4 an der geatzten Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie geniäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden verunsacht wird.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 dünner ausgeführt werden. Folglich kann gemäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Süften (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unteriellungsbreite bei dem Halbleitereleinen entsprochen werden.

# Vienes Ausführungsheispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draußsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemäß dent vienen Aussührungsbeispiel. Gemäß diesen Darstellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte. die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter. 35 rahmens dunner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metaliplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgeführt sind. Die Bezugszuhl 6 bezeichnei einen Verbindungsanschnitt zwischen dem Verdrahtungsubschnitt 28 an der ersten Seite und dem Verdrantungsabschnitt 2b an der zweiten. 65 Seite, der bei Aushildung des Leiserranmens nicht geutet wird, da beide Seiten mit Atzmatken bedeckt sing

Gemaß diesem Ausführungsbeispiel werden die An-

schnitte außer dem Verbindungsahschnitt 6 des Leiters durch Atzen von einer Seite dunner ausgeführt, was eine Feinverdrahtung emiöglicht. Wie in Fig. 12 gezeigt emiöglicht die Verwendung des Vernindungsabschnitts 6 ein Antordnen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahtungsabschnitts 22 an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 2b an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreichtunssional verteilte Anordnung erreich wird. Folglich kann eine Verdrahtung inne einer höheren Dichte verwirklicht und eine verkleinene Halbleitervorrichtung erreich werder.

### Funites Austührungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiter. Elektrodenabschnitte 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b derart, daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen reichten Winkel andern. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleitervorrichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ermoglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdralitungsabschnitte 2u und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn es enforderlich ist, die Verdrahtungsabschnitte 2u und 2b mit einem rechten Winkel anzuordnen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 derun in jeder heliebigen Lage angeordnet werden, daß die Flexibilität der Anardnung der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ernöht ung ernibglien.

#### Sechsies Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsheispiel, wobei Fig. 17 und 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente wie die gemaß Fig. 1 bezeichnen, entfallt deren Beschreibung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 1e gezeigt nahe aneinander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkieinerte Halbleitersornchtung erhalten wird.

# Siebies Ausführungsbeispie!

Fig. 19 zeigt eine Drautsicht eines Leiternahmens gemaß dem siebten Ausführungsbeispiel, whoei Fig. 20 eine entlang der Linie C-C genoinment Schriftensicht und Fig. 20 eine pempekunsische Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Verdrahtungsanschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiternahmenmatenals und die zweiten

Elektrodenahschnitte 5 an dessen erster Seite ausgehildet. Bei dem Abschnitt, an dem ein Vererahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenahschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch Atzen ein Kreis gemusten, der die Honnides zweiten Elektrodenahschnitts 5 ist, wohlingegen der Verdrahtungsabschnitt bzw. das Verdrahtungsnusser an der zweiten Seite durch Ätzen ausgehildet ist. Hinsichtlich der anderen Punkte ist der Aufbau gemäß diesem Ausführungsbeispiel wie gemäß dem vienen Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel ein Fall dargestellt ist. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel sind die Verdrantungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5, die breiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen henachbarten zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die breiten zweiten Elektrodenabschnitten 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitten 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verbleinene Halbleitervorrichtung erreicht.

## Achies Ausführungsbeispiel

Gernäß dem siebten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte. 5 und die Verdrahtungsabschnitte. 2 30 überlappt. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte. 4 und die Verdrahtungsabschnitte. 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt. 2 zwischen benachbarten ersten Elektrodenabschnitte. 4 deran angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte. 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, indem die Dicke des Leiters als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Haibleiterelementelektroden mit den Außenelektroden der Haibleiter-ornichtung nicht dicker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahtnenmaterials ausgeführt wird. Außerdem kunn durch Verwendung eines Leiterrahtnens, der die an beiden Seiten des Leiterrahmenmaterials angeordneten Verdrabtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterehement mit einer größeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden Zusätzlich kann durch Anordnung der Außenelektroden an der rückwänigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mit niedrigeren Kösten erreicht werden.

Wie der vorsiehend Beschreibung zu entschnich ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 4, der mit einer an einer Oberflache eines Hahleiterelements 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschaffen, der den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenformigen leitenden Korper 1 ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts 2 nicht großer das die Halfte der Dicke des einem Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts fine Feinverdrahtung kann dagung einem werden, indem der

Leiter als Verdrahungsseit zur etektrischer Verhindung der Halbleitereleinentelektroder. 9 unt den Aufteneicktrosten der Halbleiterworrichtung nicht größer als die Halble der ertorderlichen Dieke des Leiterrahmenmatenals ausgeführt, wird

#### Patentanspruche

1. Verdrahungsteil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenuhsennitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelentents (8) ausgehildeten Elektrode (9) elektrisch verhunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der unt einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verhunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) nüt dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet.

wohei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dieker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer Oberfläche des plauenförungen leitenden Korpers (1) vorgesehen ist.

3. Verdrahtungsieil nach Anspruch 1, dadurch gekonnzeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) versierut an beiden Oberflächen des plauenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1. dedurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Eicktrodenabschnits (4) und die Dicke des zweiten Eicktrodenabschnits (5) dieselhe wie die des plattenformigen leitenden Körpers (1) sind.

5. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Dieke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenformigen Körpers (1) ist, wobei die Dieke des anderen nicht mehr als die Hälfte der des plattenformigen leitenden Körpers (1) betragt.

6. Verdrahtungsleit nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht nicht als die Hälfte des plattenformigen leitenden Korpers (1) beträgt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahtungsieit, gekennzeichnei durch einen ersien Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberflache eines Halbleitereleitients (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dens zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Tei, des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist.

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) und der Verändungsabschnitt (1) ausgenität ist der Dielle des ersten Elektrodenabschnitts (4), des zweiten Elektrodenabschnitts (4), des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verärantungsabschnitts (2) nicht größer als die Halfie der

Dicke des Vernindungsahschnitts (6) ausgeführt ist.

8. Verdrahtungsteil nach Ansprüch 7. dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungsahschnitt (6) ein Ahsschnitt ist, hei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 5 zweite Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsahschnitt (2) ist, sich gegenseitig überlappen.

9. Verdrahtungsteil nach Ansprüch 8. dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsabschnitt (6), die entweder den ersten Elektrodenabschnitt (4) oder den zweiten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind, deran angeorenet sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 15

Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper (1) durch Ätzen ausgebildet ist.

11. Verdrahtungsieil nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Ober- 20 fläche des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Alzvorgang unterzogen worden ist.

12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 23 drahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelenients (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahlungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, wobei der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt 35 (2) aus einem plattenformigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

13. Leiterrahmen, gekennzeichner durch eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleinenis (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenahschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsahschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist. wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 35 und der Verhindungsabschnitt (6) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitt (4). des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht proßer als die Halfie der 60 Dicke des Verhindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierze 12 Seitein) Zeichnungen

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>: Offenlegungstag:

FIG. 1

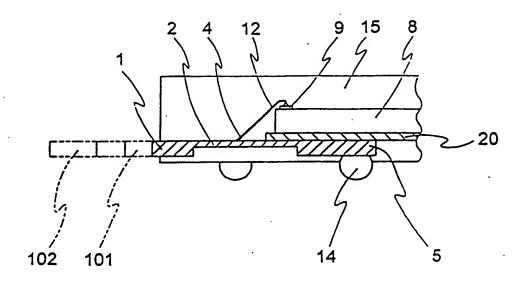
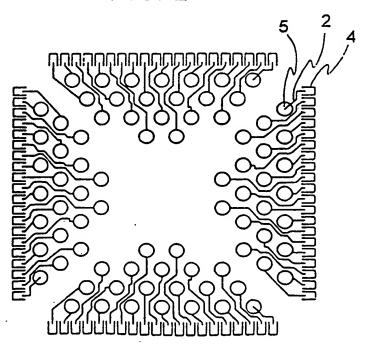
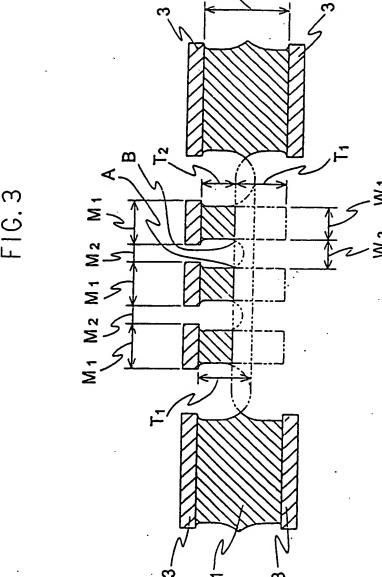


FIG. 2





Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>; Offenlegungstag:

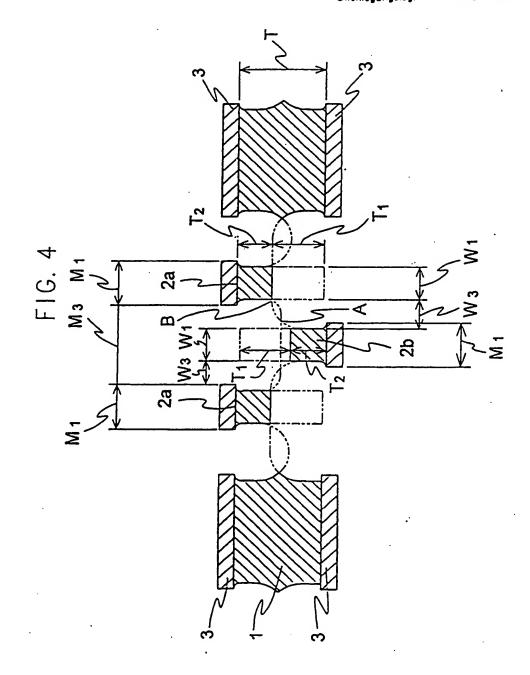


FIG. 5

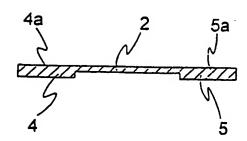


FIG. 6

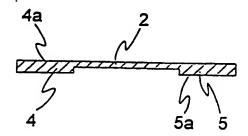


FIG. 7

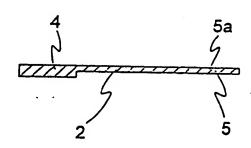
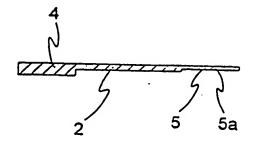


FIG. 8



Nummer, Int. Cl.<sup>6</sup>; Offenlegungstag:

FIG. 9

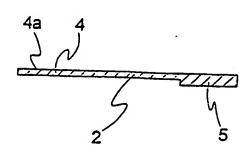


FIG. 10

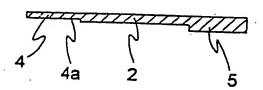


FIG. 11

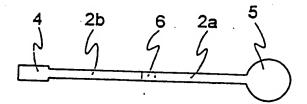
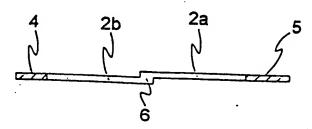


FIG. 12





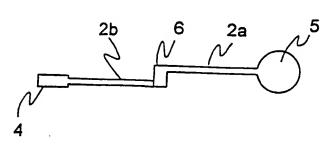


FIG.14

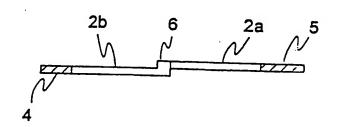
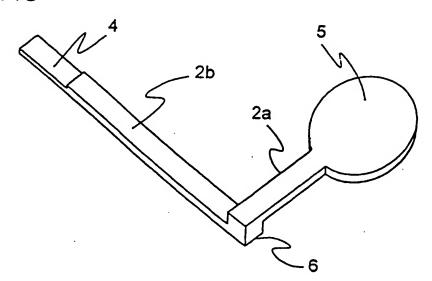


FIG. 15



Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>: Offenlegungstag:

FIG. 16

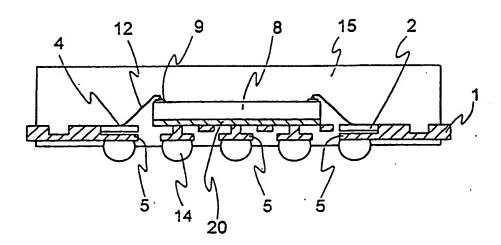
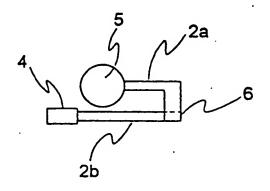


FIG.17



Nummer; Ini. Ci.<sup>6</sup>; Offenlegungsiag;

DE 197**34 794 A1** H 01 **L 23/50** 16. Juli 1998

FIG. 18

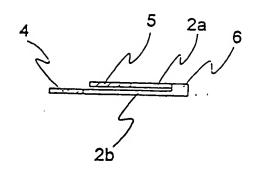
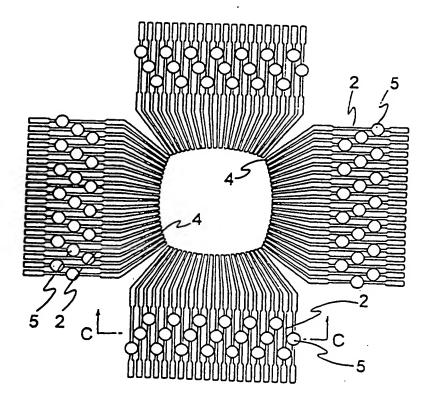


FIG. 19



Nummer, Int. Cl.<sup>6</sup>; Offenlegungstag:

FIG. 20

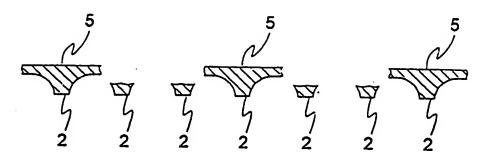


FIG. 21

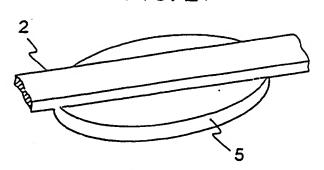
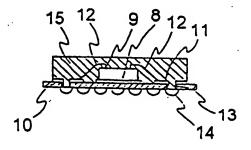


FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>: Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A<sup>4</sup> H 01 L 23/50 16. Juli 1998

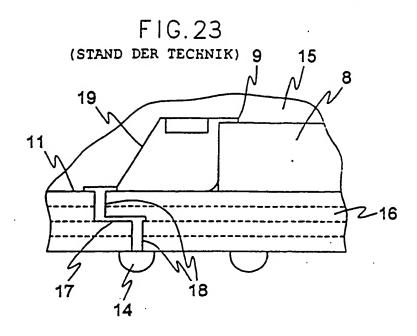
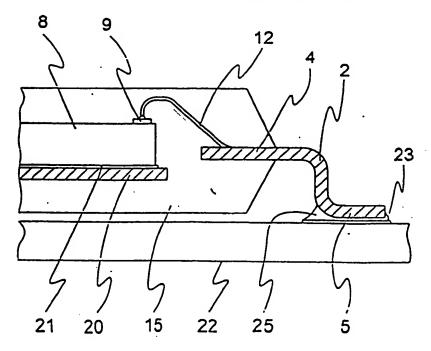
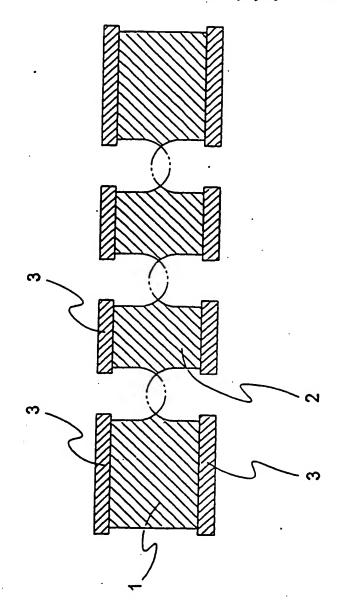


FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)

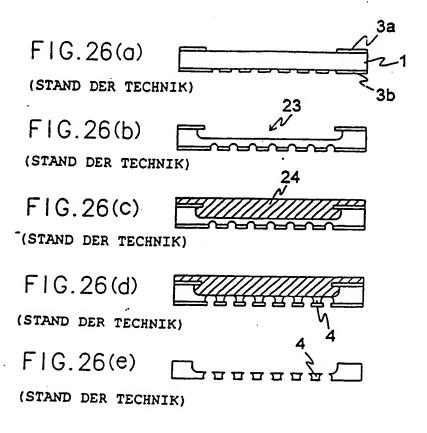


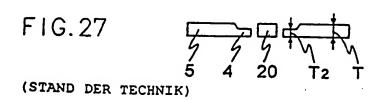
Nummer; Int. Cl.<sup>6</sup>; Offenlegungstag:

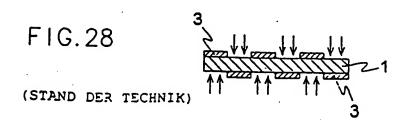
FIG. 25 (STAND DER TECHNIK)



Nummer; Int. Cl.<sup>6</sup>; Offenlegungstag:







# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS |
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| FADED TEXT OR DRAWING |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| SKEWED/SLANTED IMAGES |
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| GRAY SCALE DOCUMENTS |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.